

氏

4 等件出版人 住 所

45 代表者

人 野 力 5 Ħ

大阪府門其市大字門其1006番地

大阪府門裏市大学門裏1006番地

极下电器差集株式会社内 (5971) 弁理士 中 馬 (活か

(8) 委 絥



(19) 日本国特許庁

公開特許公報

49 - 110320 ①特開昭

63公開日 昭49.(1974)10.21

20特顯昭 88-20275

昭文2(1973) ユ.ユー ②出願日

審查請求 .(全4頁)

庁内整理番号

50日本分類

7201 55 7201 55 7201 66 102 E601 102 ES.

102 E 602

1、発明の名称 磁気ヘッド 2、特許信求の返舊

> 半導体基板上に互いに略々平行になるよう数 けられた複数本の拡散層を機切るよう磁性材層 を設け、前記拡散層を前記供性材料を中心とし ても単状に直列接続されるよう導電外により接 統して香藤を構成するとともに、前記機性材度 の少さくとも一方の強怒に所定の磁気空観長の 弾さの非磁性材料を介在せしめて、第2の磁性 *材油により磁気的に動合した磁気へッド。!

> 的纪华游体基板上化的记者通忆电弧的忆源级 される機様国路を配けた特許増末の範囲第1項 た記せの母気へっド。

3、宛明の評価な。民明

本希明は磁気へ。どに貫するもので、その主た る目的は作成容易な精度のよい微小磁気ベッドを 徒供するものでもり、好化マルナヘッド化使用し

祖在広く用いられている最低へ,ドは1935年 独国のシラーによって発明されたリング担ヘッド がその原理であり、その構成は第1回に示す如く、 軟磁性材料よりなる磁ポードコイル2を推開し、 磁芯の磁気回路の1部に磁気的空間3をもうける ことにより立っている。とれを概気ペッドの一手 位と呼ぶっ

一単位のヘッド1をロ信ギャップが高額上に立 ぶょうに第2回に示すようにスペーナ 4 七介 して 複数個教堂したのをマルナ・トラック・ヘッドと 呼び、との並べ方や構成についてはとれまで多く の発明がなされている。

遊な1については、最も多く用いられていたも のが Q 05~0. 2 ** のパーマロイの将棋を勘様ワニ スなどで教育したものであり、中にはパーマロイ の一枚夜で磁心を作った簡易返もあるが、いずれ にしても確保者できるだけ少なくする目的で病 皮されてかり、そのため最近では、フェライトな が多く用いられるようになって来た。

これまでの磁気へ、ド製造上の最大の間避は、

細かい部品を組み合わす手作機にたよってかり、 特に今後益々用途の増えて来る、マルナトラッタ ヘッドにかいては、単純に考えてロトラッタへッ ドの場合会留りが名となるととや、地域のための スペースなどで現在の所1インナるたり 40-50 トラッタが展界となっている。しかし、一方では、 トラッタ 欧は増々多く 投京される方向にあり、こ の 我をいかにして打ち飲るかが大きな問題となっ ていた。

磁気ヘッドコアとなる磁性が増りを設ける。との磁性が増りないでは例えばパーマロイ。センススト等を実空無滑またはスパッタリンタにより被替せしいるととい。との磁性が増りの一端部にとうを使のポャップ森さんに移しい中で、所研のトラック中での長さを有する折曲部でと、他時にはたかが磁気空隙となる折曲部を有している。その上から、第7個に示すように再び酸化シリコン等の必要に33を形成する。

特別 昭49--1103202

一方、前記的級求32をフォトエッテング等でないて、前記下コイル部6の両端部36を被合点として協出せしめた後に、第5回に示すように領のアルミなどの課題体12を蒸着等の手段により付着せしめるととによって前記下コイル部6が直列表現されるように前記磁性材度9上より、環接する下コイル6の異なる階部とを模次電気に接続する。

すなわち、前紀下コイル部群の両端部に位成する下コイル部のの一端がコイル端子 1 3 . 1 4 となり、中間の下コイル部のの一端が中間タップ 15

となる。次に特配折曲部での上に所要のヘッドを 化等しい写さるの非磁性材度10を介在せしめて、 歯配折曲部で、8上の子に重なるよう第2の磁性 材度11を対送と同様に蒸せ等により形成して磁 気ヘッド完成するものである。

以上のように、本発明によればシリコン等の半 は体帯収上に拡散層を設け、その拡散層をコイル の一部として使用し、また、磁気コア等も蓋骨等 の手段により形成するため、大量に特定の良い低 スペッドを容易に作成できるものである。

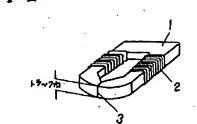
また、マルチへッドにかいても、同一書板上に 可時に複数句のヘッド単体を形成できるものである。 ちらに、減ら対に示すように高板をが半導体であるため、特配拡散機らの作成で同時にあるいは震 連号により的記へッドのリード機器ので等を作成 するととが出来、マルチへッド等の場合、以後の 低温が非常に有利になるものである。また、約記 器板の上にスイッチング回路、増巾器等の電気回 路ののを乗表回路の技術により作成するととも出 来、磁気ヘッドから前記電気回絡までの配線距離を短かくでき、配線側の干渉による 8/N の低下も 少なくなるものである。

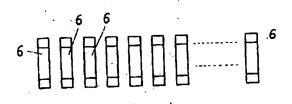
4、労団の前単な説明

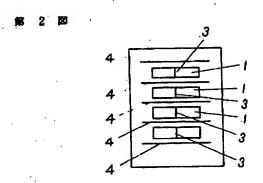
第1回は従来の成気へ。ドの概略を示す料視図、第2回はマルチへ。ドの正面図、第3~6に本発明の改気へ。ドの製造工程を示す平面図、第6回は本発明の改気へ。ドの料視図である。第7回は同長部断面図、第6回は位の実施例を示す平面図である。

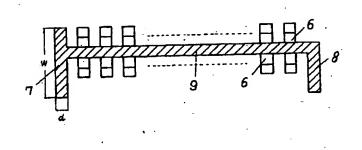
5 ······ 华球体基权、6 ····· 拡散器、9、11 ··· ···· 磁性体层、10 ····· 非截性体层、12 ····· 详证 体、35 ····· 集聚図路よりなる電気回路。

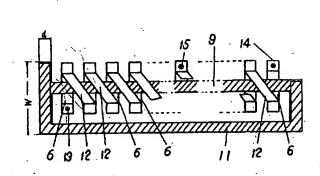
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

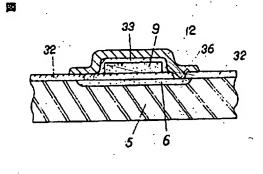


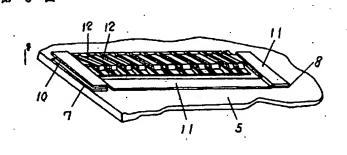


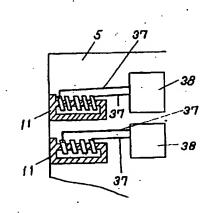












(前記以外の発明者および代理人

(1) 発明者

(2) 代型人

作 所 大阪府門以市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 瓜 名 (6152) 弁理士 葉 野 重 孝 (11) Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 49-110320

The present invention provides a very effective method for resolving the above-described problems. An embodiment of the present invention will be described together with a production method with reference to the drawings. As shown in Fig. 3, first, lower coil parts 6 constituting a portion of a coil are formed by diffusion in substantially parallel to each other on a semiconductor substrate 5 composed of silicon or the like. Then, an insulating film 32 including a silicon dioxide film is formed on the lower coil parts 6 by heat oxidation or vapor deposition or silicon oxide is evaporated to form the insulating film 32. Thereafter, as shown in Fig. 4, a magnetic material layer 9 serving as a magnetic head core is provided so as to cross the central portions of the coil parts 6 including the diffusion layers. The magnetic material layer 9 may be deposited by, for example, vacuum evaporation or sputtering of permalloy, sendust, or the like. The magnetic material layer 9 has a bent portion 7 provided at one of the ends and having a width corresponding to a required gap depth d and a length corresponding to a required track width W, and a bent portion 8 provided at the other end to serve as a back magnetic gap. Then, as shown in Fig. 7, an insulating film

33 composed of silicon oxide or the like is formed.

On the other hand, the insulating film 32 is partially removed by photoetching or the like to expose the both ends 36 of each coil part 6 and form junctions. Then, as shown in Fig. 5, a conductor 12 such as copper, aluminum, or the like is deposited on the insulating material layer 9 by means such as evaporation or the like to electrically connect one of the ends of each lower coil part 6 to the other end of the adjacent lower coil part 6 so that the lower coil parts 6 are connected in series.

Namely, the ends of the lower coil parts 6 disposed at both ends of the lower coil part group serve as coil terminals 13 and 14, and one of the ends of the intermediate lower coil part 6 serves as an intermediate tap 15. Next, a nonmagnetic material layer 10 having a thickness g corresponding to a required head gap length is formed on the bent portion 7, and a second magnetic material layer 11 is formed by the same evaporation as described above so as to overlap only the bent portions 7 and 8. As a result, a magnetic head is completed.